

平成 20 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 倉 元 製 作 所
 代 表 者 名 代表取締役社長 鈴 木 聡
 (JASDAQ ・ コード 5 2 1 6)
 問 合 せ 先 取締役 経 営 管 理 部 長 関 根 紀 幸
 電 話 0228 32 5111

特別利益の発生および固定資産の譲渡に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 10 日及び 3 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり成膜装置及び BP センターの譲渡を決議いたしましたので、お知らせいたします。また、BP センターの譲渡に関連しましては本日付にて「スペースエナジー株式会社との業務提携に関するお知らせ」も公表しております。

なお、下記固定資産の譲渡に伴い、「5. 今後の見通し」に記載いたしましたとおり特別利益が発生する見込みであります。

記

1. 譲渡の理由について

当社は、目下、「Resilience Plan (レジリエンスプラン：再起計画)」の下、液晶用ガラス基板市場の構造的な変化に対応すべく収益基盤の強化や安定した財務基盤の再構築に取り組んでおります。

今回、そのため以下の固定資産の譲渡を行い借入金の返済に充てるとともに、経営体質の改善を行うものであります。

2. 譲渡資産の内容

成膜装置

資産の内容及び所在地	帳簿価額	譲渡価額	現況
宮城県栗原市武鎗字花水前 1-1 (株)倉元製作所若柳第 5 工場内 機械装置	0 百万円	140 百万円	カラーフィルタ向け BM 膜の成膜装置

BP センター

資産の内容及び所在地	帳簿価額	譲渡価額	現況
岩手県北上市相去町平林 14-4 土地 24,355 m ² 建物及び附属設備 4,949 m ²	178 百万円	410 百万円	研究開発用施設 (BP センター)

上記 および の帳簿価額は、減損処理後の平成 19 年 12 月 31 日現在の金額であります。

3. 譲渡先の概要

成膜装置

商号	Gemtech Optoelectronics Corp. (正太科技股份有限公司)
本店所在地	5-2, Chi-Lin Rd., Chung-Li Industrial Park, Chung-Li City, Tao-Yuan Hsien Taiwan, R.O.C (台湾桃園工業園区)
代表者	President Danis N. C. Huang (総経理 黄念青)
資本金の額	2億50百万NTドル
大株主	Cheng Loong Corp. (正隆股份有限公司) 100%
主な事業内容	ITO透明導電膜加工
当社との関係	平成20年3月28日現在、当社との間には資本関係、人的関係及び取引関係はありません。

BPセンター

商号	スペースエナジー株式会社		
本店所在地	東京都台東区上野1丁目20番11号		
代表者	代表取締役社長 仁村利尚		
資本金の額	約18億20百万円	(平成20年3月28日現在)	
大株主	仁村利尚	33.3%	(平成20年3月28日現在)
	ほか役員・幹部社員・持株会	29.1%	
	ベンチャーキャピタル	21.6%	
	新日本石油(株)ほか	16.0%	
主な事業内容	太陽光発電用基板(ウェハ、セル、モジュール等)の製造販売		
当社との関係	平成20年3月28日現在、当社との間には資本関係、人的関係及び取引関係はありません。		

4. 日程

成膜装置

平成20年3月10日	当社取締役会決議
平成20年3月10日	譲渡契約締結
平成20年3月10日	物件引渡し

BPセンター

平成20年3月28日	当社取締役会決議
平成20年3月28日	譲渡契約締結
平成20年3月31日	物件引渡し

5. 今後の見通し

当該成膜装置およびBPセンターにおきましては既に減損処理を行っているため、平成20年12月期におきまして、それぞれ140百万円、232百万円の特別利益を計上する見込みであります。業績予想に与える影響につきましては、現在精査中であり、見通しが明らかになり次第お知らせいたします。

以上